⊕ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平1-196749

®Int.Cl.⁴

維別紀号

庁內整理番号

@公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

◎発明の名称 光情報記録媒体用基板の製造方法

②特 順 昭63−20808

❷出 順 昭63(1988) 1月30日

砂 免 明 者 松 本 有 史

東京都新春区中落合 2 丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内

東京都新書区中落合 2 丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内 東京都新書区中落合 2 丁目 7 番 5 号

20代 理 人 弁理士 阿仁豊 節雄

748

1. 発明の名称

光情報記録媒体用品板の製造方法

2. 特許請求の疑問

過光性基板表面にレジスト酸を影成し、

次に、背記遠光性基板のレジスト級が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を存在して放型部材の凹凸パターンを肯記レジスト級に転写し、

しかる後、首記レジスト展が形成された過光性 基板に首記レジスト展が形成された個からエッチ ング処理を指すことにより、首記レジスト展に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 首記近光性基板に形成することを特徴とした光信報記録媒体用基板の製造方法。

3.売明の評価な説明

[産業上の利用分野]

本売明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用器板の製造方法に関する。

[従来の技術]

この光情報記録媒体用基板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや アレビット等の凹凸パターンを形成した金壺(型 部材)の表面に液状の思光性樹脂(フォトボリマ ー)をのせ、次に、ガラス基板を育記金型の表面 に押圧して該ガラス基板と自記金型とで育記思光



性制数を挟み込むようにして放ぶ光性制数が終記 全型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 前記ガラス基板の表面に一様に寄せするようにす し、次いで、前記ガラス基板の裏面から前記感光 性制数硬化開業外貌を預計して放ぶ光性制数を硬 化させ、しかる後、前記全型を制度するようにし たもので、これによりガラス基板表領に凹凸パタ ーンが形成された製剤が密着されてなる2種構造 の光質機能輸媒体素素を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソダラフィーの方法を聞いたものであり、ガラス高板、あるいは、ガラス高板にSill 取もしくはSill取等を要用させた高板表面にフォトレジストを整定し、フォトマスクを介してプレグループやアレビット等のパターンを依写して現象し、しかる後、これにリアクティブイオンエッチング等のドライエッナングを施すことにより、共記がラス高板の表面含体に、あるいは、併記被用数に凹凸パターンを対応し、これにより、表面にアレグループやアレビット等のパターンが形成された光信等記録集体

用基板を得るものである(例えば、特開砲59-210 547 号公務参照)。

[元明が解決しようとする課題]

ところが、食配第1の方法は、比較的製造コストが安保であるという利点はあるものの、食配ガラス基板と感光性製脂との装着性、全型からの料能性、無光性製脂の硬化時における体質収積や気油の発生等、多くの問題があり、配益者裏の発理的地大が要額される近年において、それに十分にこたとる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、背記第2の方後は、加工物変という点では十分であるものの、電光装置、現象装置、ドライエッチング装置等の高値な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で等しく不利であるという欠点を有していた。

本売明の目的は、上途の欠点を除去した光信報 記録媒体用基項の製造方法を提供することにある。

[無道を解決するための手段]

本売明は、要するに、遊光性基板表面に形成したジスト酸に、一定の信報を表す凹凸パターンを形成した型部材を存在して肯記レジスト酸に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト酸が形成された遠光性基板に直接エッチングを施すという集めて海単かつ確実な方法により、前記遠光性基板に所図の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的C は、

進光性基根表面にレジスト族を形成し、

次に、前記過光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の信権を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して鉄型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、背記レジスト度が形成された過光性 基板に前記レジスト度が形成された間からエッチ ング処理を施すことにより、許記レジスト度に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 群記造光性基板に形成することを特徴とした構成 を有する.

【作用】

有記様点において、有記地光性基板のレジスト 繋が形成された面にエッチング処理を発すと、ま ず、有記凹凸パターンのうち、凹部のレジスをの 類が開い部分が先に執去され、透光性基板の表 面が出し、さらにエッチングがなされる。 が出出し、さらにエッチングがなされる。 ののかま、有いでは、いまだレジストで設力である。 のので、この残智レジストに返られてかっている。 自体のエッチングはなされない。した記述といる。 自体のエッチングはなされない。した記述とになる。 には、対記地光性基板自体に対している。 には、対記地光性基板自体になる。

【爽施粥】

第1図ないし第5図は本売明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基材の製造方法を説明するため の図である。以下、第1図ないし第5図を参照に して本売明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径的130mm の透光性基板たる円盤状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に豊宏値布法(スピンコート法)により、ノボラック制路製のフォトレジストOFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を独布し、厚き的5000オングストロームのレジスト駅2を形成する。

しかる後、君記ガラス基板1上に残留したレジスト級2を、周知の敵衆アラズマエッチング法等を用いて灰化して敵去することにより、第5国に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用面板を得ることができる。なお、このときの徴衆アラズマエッチング法の衆件は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

上述の一実施例によれば、背法の従来例によれば、方法のと思光性影響というと、ガラス高板光性影響を生物の対象を生物の変化を生物を変化を発展した。 一次 一次 一次 一次 できる こう でいる はい でいる はい でいる ない と で で は で ない と で で は で ない と で で は で ない と で で ない と で で ま を が い と で で ま を が い と で で ま を が い と で で ま を で い か ら 、 生 産 で い か ら 、 生 産 で い か ら 、 生 産 で い か ら 、 な で い か ら 、 な で い か ら 、 な で い か ら 、 と で で す す の な で い か ら と で で す す の な で ら る と い か ら る と い か ら る と い か ら る と い う 利 点 を で ら る と い か ら る と い う 利 点 を で の ら る と い か ら る と い う 利 点 を で の ら る と い ら る と い ら な が で め る と い か ら る と い ら な が で め ら と な が で め ら と い ら る と い ら な が で め ら と で か ら る と い ら な が で め ら と で か ら る と い か ら な に か か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と い か ら と で で か ら と で か ら と で か ら と で で か ら と で で か ら と い か ら と で で か ら と い か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で が で ら で が で ら か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で が で ら か ら と で で か ら と で が で ら か ら と で で か ら と で で か ら と で が ら と で で か ら と で で が か ら と で で か ら と で が か ら と で で か ら と で で が ら か ら と で が か ら と で が か ら と で で が ら か ら と で が か ら と で が か ら と で が か ら と で が か ら と で が か ら と で で が か ら と で で が か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で で か ら と で か ら と で で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と で か ら と か ら と で か ら と か ら と か ら と か ら か ら と か ら と で か ら と か ら と か ら と か ら と か ら と か ら と か ら と で か ら と か ら と か ら と か ら か

なお、上述の一実施例では、遊光性萎板として

次いで、官記金型3を、前記ガラス高板1のレジスト展2が形成された面に平行に対向させ、第2位に示されるように放レジスト膜2に圧着数型等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100kg/cm[®] 報度とされる。

その後、第3回に示されるように背配金数3を 背記レジスト鉄から剝離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2膜等を根層した根 層膜を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト頭としては、ノボラック制度のかわりに、例えば、PMMA等の他のフォトを開いてもよく、さらには、ポリイミド、本の他の高分子材料を用いてもよい。すなわち、本のおけるレジスト膜の材料はフォトレジスト膜の材料はフォトレジスののでなく、型部材によって、四点を登録するものでなく、型部材によって、四点をでかった。などの場合には、レジスト間の膜形、エッチング可能な材料を含むのである。など、それの場合には、レジスト間の膜形、エッチングをより、発音にはあわせて適宜変えるべきことはあれる。

[発明の効果]

以上群途したように、本売等は、遊光性基板表面に形成したレジスト酸に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型都料を押圧して資記レジスト酸に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト酸が形成された遊光性基板に

直接エッチングを集すという名のて無単かつ確実な方法により、背配達光性益板に所望の凹凸パクーンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の信頼を記録可能な高品質な光情報記録紙体序基板を安価にかつ確実に得ることができるという情景を得ているものである。

4. 図画の簡単な展明

第1億ないし第5億は本発明の一変施例に係る 光保機記能低外用基根の製造方法を無明するため の団である。

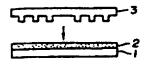
1…当光性高級たるガラス高級。

2…レジスト展、

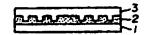
3 …型部材たる金型、

4…一定の信仰を表す思凸パターン。

出版人 ホーヤ 株 式 会 社 代理人 弁理士 一門 仁意 領 部



第1四



第2図



第3図



第4 図



第5図

手統制正書

昭和63年 4月29日

特許疗長官 小 川 邦 夫 駁



1. 事件の表示

昭和63年特許額第20808号

2. 売明の名称

光情報記録媒体用品級の製造方法

3. 補圧をする者

事件との関係 特許出額人

住所 京京都新农区中籍会2丁目7卷5号

名称 水一个株式会社

4. 代理人

住所 〒176 東京都豊島区東港委1丁目48番

10号 25山京ビル923号

盘路 03-981-4131

氏名 (9136) 弁理士 阿仁羅籍建



- 5. 幅正命令の日付 自発
- 6. 補正の対象
 - (1) 図面の第1図
 - (2) 可編書の発明の詳細な説明の表金

7. 雑正の内容

(1) 図面の第1図に、別紙の通り、符号4(糸書)を追加する。

(2)明編書第7頁第10行目の「金型」と「モ」 との間に「3」を挿入する。

以上

